

## Seznam literatury

- [1] Born M., Wolf E.: *Osnovy optiki* Nauka, Moskva 1973, překlad z *Principles of Optics* Pergamon Press, fourth edition, Oxford – London – Edinburgh – New York – Paris – Frankfurt, 1968.
- [2] Stratton J.A.: *Teorie elektromagnetického pole* SNTL, Praha 1961.  
Kvasil B.: *Teoretické základy kvantové elektroniky* Academia, Praha 1983.  
Kvasil B.: *Vybrané kapitoly z radioelektroniky* Academia, Praha 1969.  
Havelka B.: *Teorie elektromagnetického pole* SPN, Praha 1965.
- [3] Ginzburg V.L.: *Rosprostranenie elektromagnitnyh voln v plazme* Nauka, Moskva 1967.
- [4] Fedorjuk M.V.: *Obyknovennyje differencialnyje uravněníja* Nauka, Moskva 1985.  
Tichonov A.N., Vasiljeva A., Svešnikov A.G.: *Differencialnyje uravněníja* Nauka, Moskva 1985.
- [5] Knittl Z.: *Optics of thin films* John Wiley & Sons, London – New York – Sydney – Toronto 1976.
- [6] Křepelka J.: *Acta UP Olomucensis* **76** (1983) 81–86.
- [7] Peřina J.: *Coherence of light*, Van Nostrand Reinhold company, London 1972, 2. vyd. Kluwer, Dordrecht 1985.
- [8] *Inverse source problems*, editor H.P. Baltés, Berlin, Heidelberg, New York 1978.
- [9] Rytov S.M.: *Vveděníje v statističeskiju radiofiziku* Nauka, Moskva 1966.
- [10] Bajer J., Křepelka J.: *Jemná mechanika a optika* **3** (1991) 57–60.
- [11] Furman Š.A.: *Opt. Mechničeskaja promyšlenost* **12** (1962) 34.
- [12] Furman Š.A., Stolov E.G.: *Optika i Spektroskopija* **38** (1975) 202.  
Furman Š.A.: *Optika i Spektroskopija* **49** (1980) 599.
- [13] Markov Ju.A.: *Optika i Spektroskopija* **63** (1986) 524–525.
- [14] Verma B.S., Basu A., Bhattacharyya R., Shah V.V.: *Applied Optics* **27** (1988) 4110–4116.
- [15] Basu A., Verma B.S., Kar M., Bhattacharyya R., Shah V.V.: *Applied Optics* **27** (1988) 3362–3367.
- [16] Humlíček J.: *Optica Acta* **30** (1983) 97–105.
- [17] Vitásek E.: *Numerické metody* SNTL, Praha 1987.  
Kubíček M.: *Numerické algoritmy řešení chemicko-inženýrských úloh* SNTL, Praha 1983.  
Rektorys K. a kol.: *Přehled užití matematiky* SNTL, Praha 1967.
- [18] Pokorný P., Horký M.: *Jemná mechanika a optika* **4** (1986) 91.
- [19] Horák R., Křepelka J.: *Čs. časopis pro fyziku A* **34** (1984) 47–51.
- [20] Berreman D. W.: *J. Opt. Soc. Am.* **62** (1967) 502–510.
- [21] Eidner K.: *J. Opt. Soc. Am. A* **6** (1989) 1657–1660.  
Oldano C.: *Phys. Rev. A* **40** (1989) 6014–6020.
- [22] Křepelka J.: *Jemná mechanika a optika* **3** (1991) 73–75.
- [23] Halmos P.R.: *Koněčnomernyje vektornyje prostranstva* GIFML, Moskva 1963.
- [24] Hrdina J.: *Journal of Modern Optics* **37** (1990) 1087–1094.
- [25] Křepelka J.: *Jemná mechanika a optika* **53** (1992) 53–56.
- [26] Křepelka J.: *Journal of Modern Optics* **40** (1993) 1581–1586.
- [27] Sborník referátů přednesených na Letní škole o fyzice tenkých vrstev, vydal Městský výbor Socialistické akademie v Praze 1, 1967. Knittl Z., 2. díl: *Fenomenologická teorie tenkých vrstev*.
- [28] Vašíček A.: *Optics of thin films* North Holland, Amsterdam 1960.
- [29] Eckertová L.: *Fyzika tenkých vrstev* SNTL, Praha 1974.
- [30] MacLeod H.A.: *Thin film optical filters* Adam Hilger, London 1969.  
MacLeod H.A.: *Thin film optical filters* MacMillan, New York 1986.
- [31] Holland L.: *Vacuum deposition of thin films* Chapman & Hall, London 1969.
- [32] Kard P.G.: *Analiz i sintéz mnogoslojnyh interferencionnyh pljonok* Valgus, Tallin 1971.
- [33] Furman Š.A.: *Tonkoslojnyje pokrytija* Mašinostrojenie, Leningrad 1977.
- [34] Krylova T.N.: *Interferencionnyje pokrytija* Nauka, Moskva 1973.
- [35] Rozenberg G.V.: *Optika tonkoslojnyh pokrytij* GIFML, Moskva 1958.
- [36] *Optičeskije materialy dlja infrakrasnoj techniki* Nauka, Moskva 1965.
- [37] *Thin film technologies and special applications* editor Hunter W.R., Vol. 346 of SPIE Proceedings, Birmingham, SPIE–The International Society for Optical Engineering, 1982.
- [38] *Physics of thin films* editoři Hass G., Francombe M.H., Hoffman R.W., Vol. 8 (Advances in research and development), Academic Press, New York–San Francisco–London 1975.
- [39] Liddell H.M.: *Computer-aided techniques for the design of multilayer filters* Queen Mary College, Adam Hilger Ltd, London.
- [40] Pulker H.K.: *Coatings on glass* ISBN 0-444-42360-5.

